

«Ионно – плазменная технология формирования защитных покрытий контактов герконов»



Выполнил: ст. гр. 123М

Шевелёв В.А.

Научный руководитель: доц. кафедры ПЭЛ

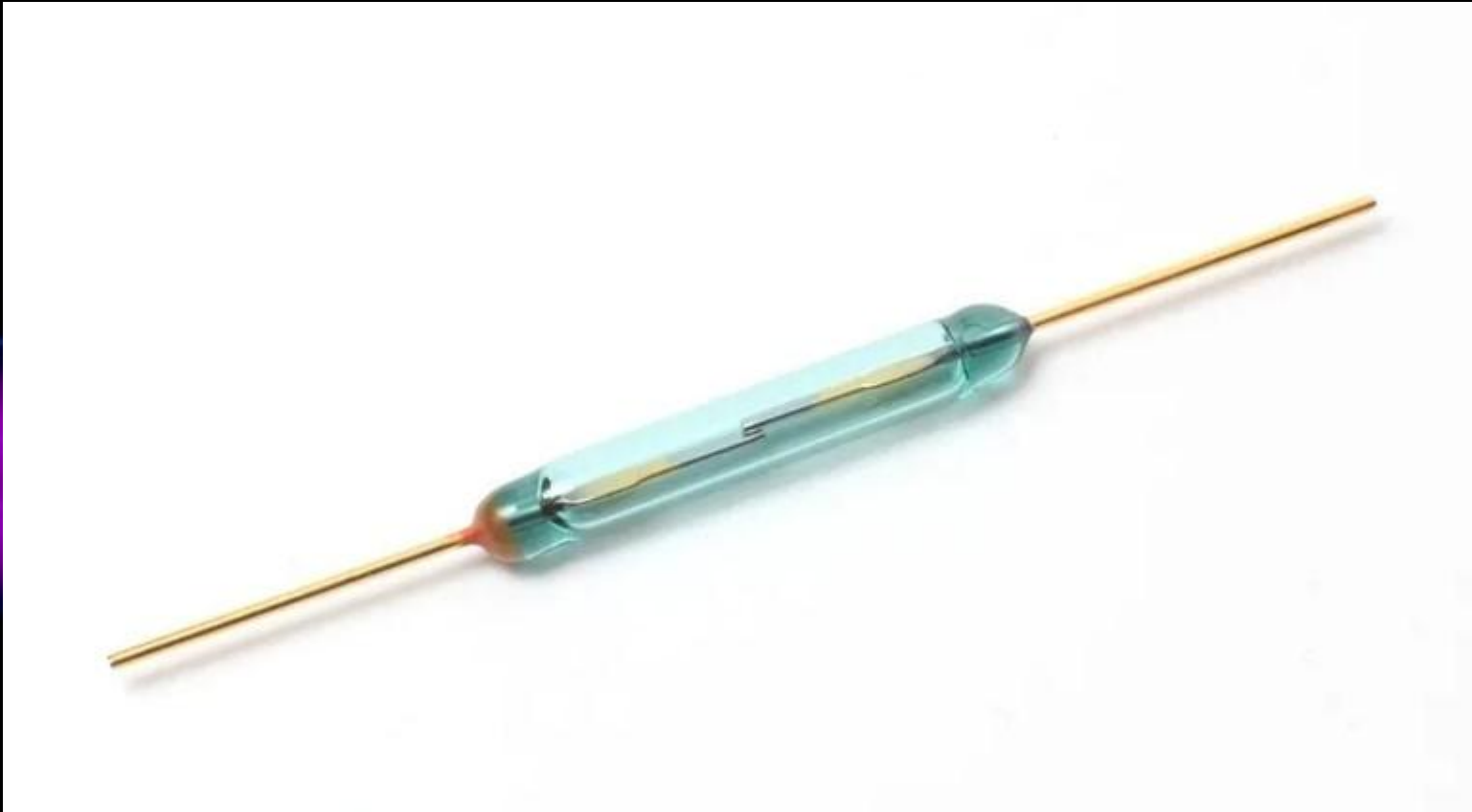
Суворов Д.В.

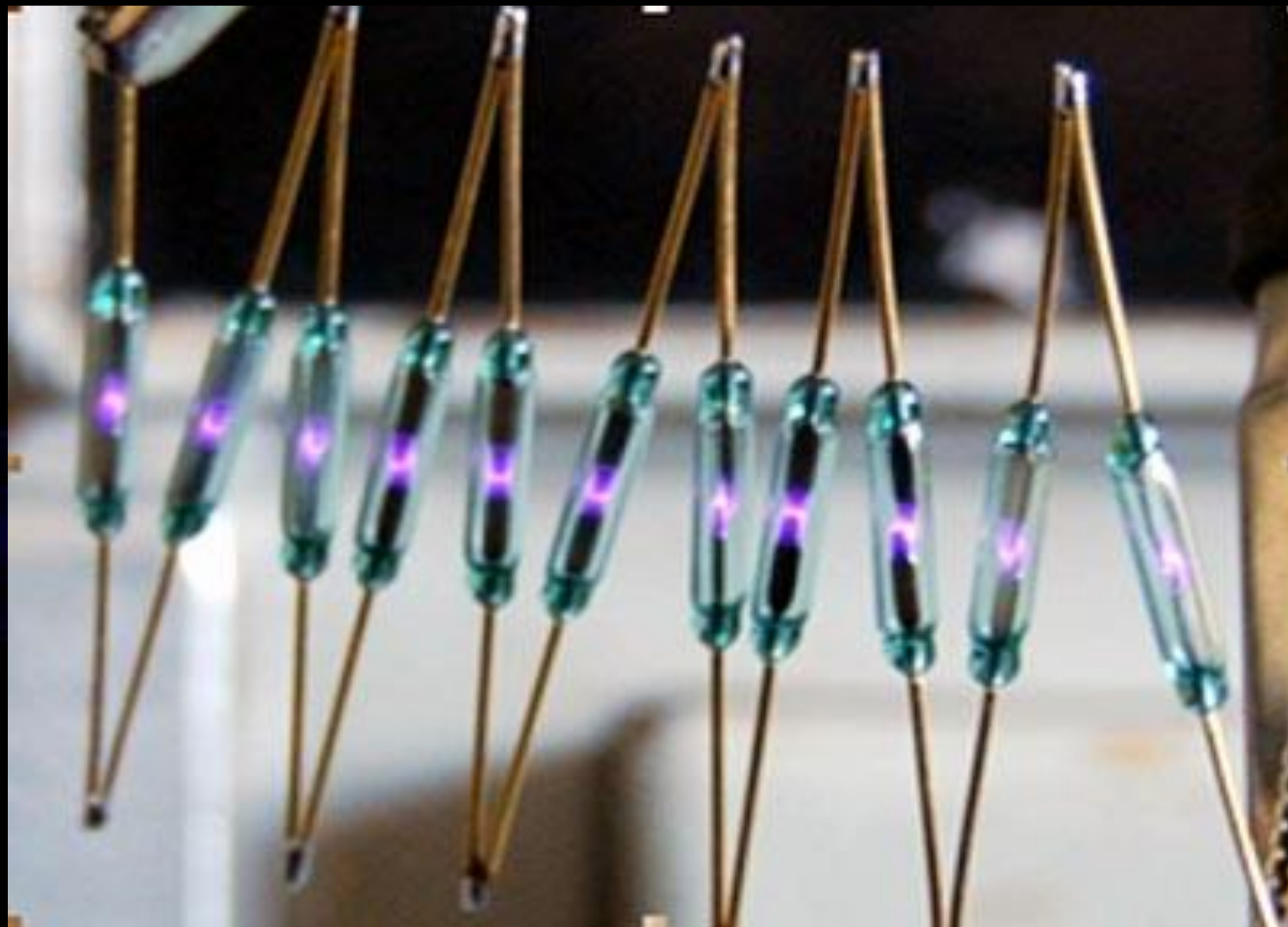
Целями дипломной работы является следующее:

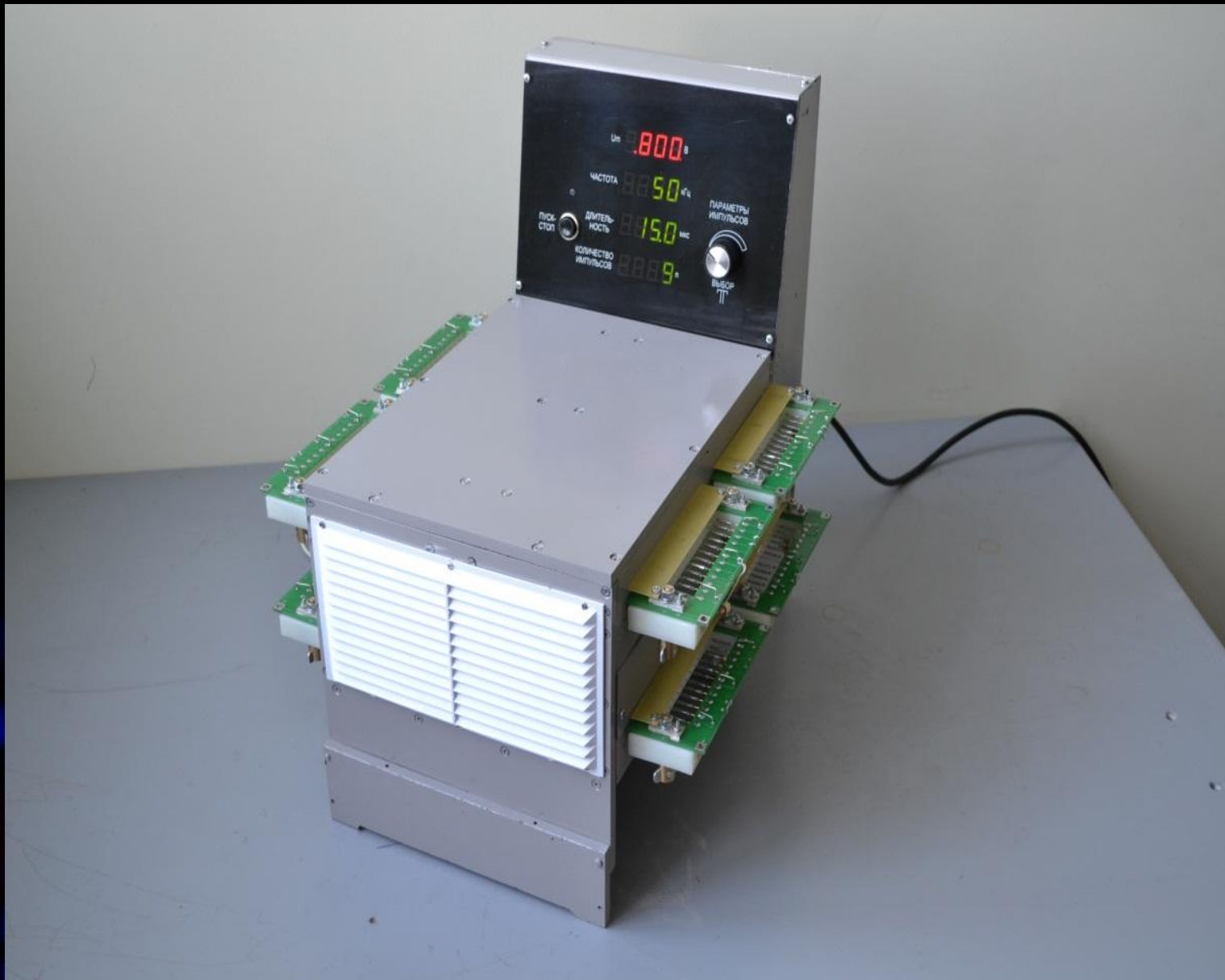
- Нахождение режима, при котором контакт детали геркона подаются ионно – плазменной обработки;
- Изготовление устройства, которое позволяет одновременно обрабатывать до 100 герконов.

Вторая цель включает в себя следующие под цели:

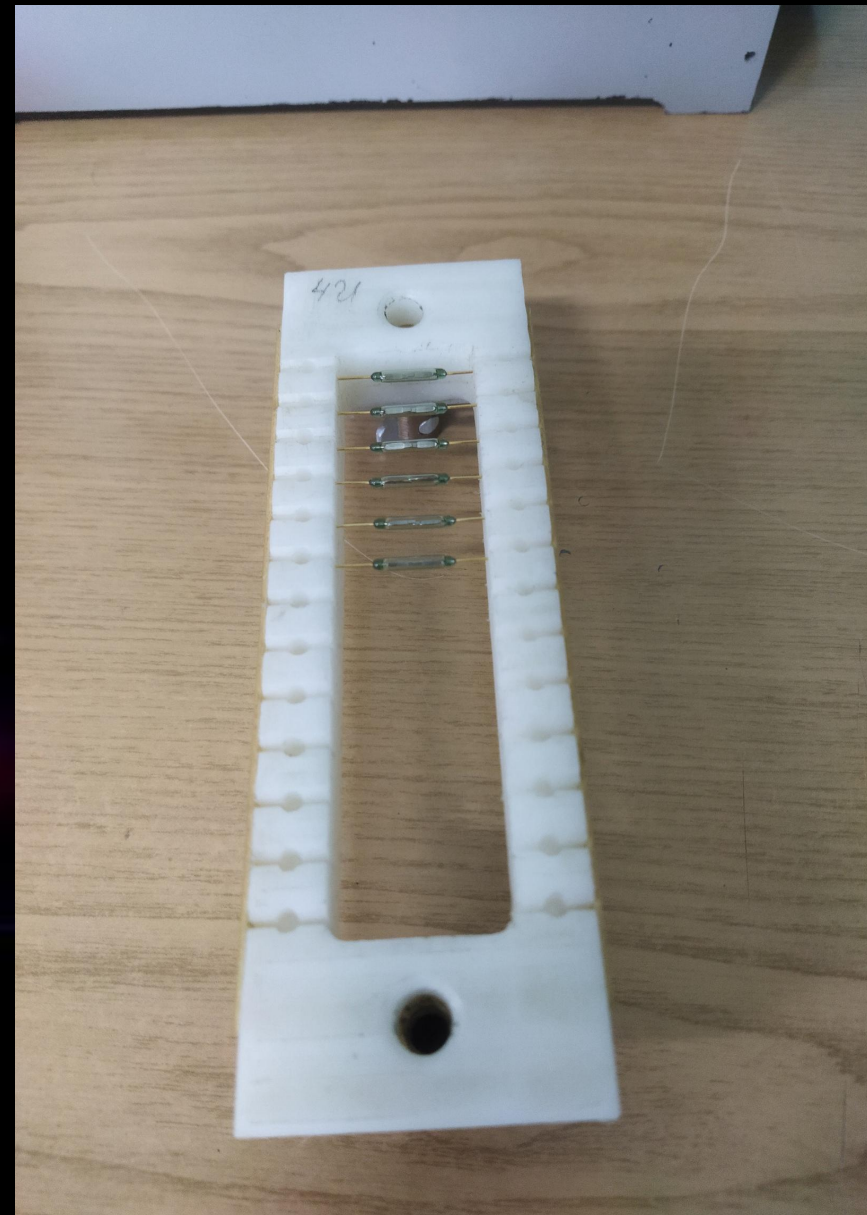
- Разработка двух блоков питания;
- Разработка устройства загрузки, которое позволит автоматически затаривать герконы в кассеты;
- Разработка, непосредственно, самого устройства обработки герконов.







А



Б

